■設備利用料金 （2024.1.1）赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理部局
					初回講習料（1回当たり）	利用料金(1時間当たり)		初回講習料（1回当たり）	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100028	マスクアライナー	ミカサ	MA-20	12,000	1,700	1,700	13,200	2,900	3,700	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100029	真空蒸着装置	サンバック	ED-1500R	20,000	1,700	1,700	22,000	2,800	3,600	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100030	反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-10NRV	12,000	2,500	2,500	13,200	5,700	7,400	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100031	ICP高密度プラズマエッチング装置	サムコ	RIE-101iHS	12,000	1,700	1,700	13,200	8,100	10,500	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100032	プラズマCVD装置	サムコ	PD-220ESN	20,000	1,700	1,700	22,000	6,400	8,200	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100034	液体ソースプラズマCVD装置	サムコ	PD-10C1	20,000	800	800	22,000	1,100	1,400	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100035	ヘリコンスパッタリング装置	アルバック	MPS-4000C1／HC1	12,000	4,200	4,200	13,200	6,700	8,700	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100037	超高精度電子ビーム描画装置 125kV	エリオニクス	ELS-F125-U	32,000	3,900	3,900	35,200	11,800	15,400	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100058	真空紫外光露光装置	エヌ工房	フォトクリエーター PC-01-H	8,000	200	200	8,800	500	600	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100059	分子線エピタキシー装置	Riber	32P	200,000	500	700	220,000	1,300	1,700	工
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100077	超高精度電子ビーム描画装置 100kV	エリオニクス	ELS-7000HM	32,000	2,200	2,200	35,200	9,700	12,600	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100083	ドライエッチング装置	アルバック	NLD-500	12,000	1,400	1,400	13,200	2,500	3,300	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100084	反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-101iPH	12,000	2,500	2,500	13,200	6,200	8,000	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100085	レーザー描画装置	ネオアーク	DDB-201-200	20,000	700	700	22,000	4,200	5,400	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100086	原子層堆積装置	ピコサン	SUNALE-R	12,000	3,400	3,400	13,200	7,200	9,400	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100131	コンパクトスパッタ装置	アルバック	ACS-4000-C3-HS	12,000	3,500	3,500	13,200	6,700	8,700	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100145	超高速スキャン高精度電子ビーム露光装置	エリオニクス	ELS-F130HM	32,000	5,100	5,100	35,200	38,000	49,400	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100146	半導体薄膜堆積装置	パスカル	PAC-LMBE	32,000	2,500	2,500	35,200	8,200	10,700	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100254	多元スパッタ装置	アルバック	QAM-4-ST	24,000	6,900	6,900	26,400	10,000	13,000	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100255	シリコン深堀りエッチング装置	SPPテクノロジーズ	APX-ASE-Pegasus-Polestar	32,000	4,600	4,600	35,200	13,500	17,600	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100256	電子ビーム蒸着装置	エイコーエンジニアリング	EB-580S	24,000	2,500	2,500	26,400	4,000	5,200	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100257	レーザー顕微鏡	キーエンス	VK-9700／9710	24,000	800	800	26,400	1,900	2,500	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100260	UV-オゾンクリーナー	サムコ	UV-1	8,000	800	800	8,800	900	1,100	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100261	光学干渉式膜厚計	フィルメトリクス	F20-UV	24,000	800	800	26,400	1,200	1,600	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100262	原子層堆積装置(粉末対応型)	ピコサン	R-200 advanced	24,000	4,600	4,600	26,400	10,600	13,800	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100328	レーザー描画装置	ハイデルベルグ･インストルメンツ	DWL66HK	32,000	5,800	5,800	35,200	12,100	15,800	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100329	プラズマ式原子層堆積装置	サムコ	AD-230LP-H	32,000	4,600	4,600	35,200	14,700	19,100	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100331	卓上型ランプ加熱装置	アドバンス理工	MILA-5000-P-N	32,000	2,100	2,100	35,200	2,400	3,100	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100342	微細形状測定機	小坂研究所	ET200	16,000	700	700	17,600	1,200	1,500	電
クリーンルーム内設置装置(創成研究機構)	AP-100343	マニュアルスパッタ	(自作)	-	16,000	800	800	17,600	1,600	2,000	電
クリーンルーム内設置装置(理学研究院)	AP-100103	超広帯域波長可変レーザー分光装置	スペクトラ･フィジックス	Tsunami3941-X1S、Opal1.3	8,000	700	1,000	8,800	2,700	3,500	理
クリーンルーム内設置装置(工学研究院)	AP-100109	集束イオンビーム加工装置	エリオニクス	EIP-3300	40,000	1,800	1,800	44,000	4,000	5,100	情
クリーンルーム内設置装置(工学研究院)	AP-100299	電子ビーム描画装置	エリオニクス	ELS-3700	24,000	1,100	1,100	26,400	2,500	3,200	情
クリーンルーム内設置装置(工学研究院)	AP-100300	両面マスクアライナ	ズースマイクロテック	MA-6	16,000	800	800	17,600	4,200	5,400	情
クリーンルーム内設置装置(工学研究院)	AP-100301	EB加熱･抵抗加熱蒸着装置	アルバック	EBX-8C	32,000	2,600	2,600	35,200	3,400	4,400	情
クリーンルーム内設置装置(工学研究院)	AP-100302	スパッタ装置	菅製作所	SSP3000Plus	24,000	700	700	26,400	2,200	2,800	情
クリーンルーム内設置装置(工学研究院)	AP-100303	ダイシングソー	DISCO	DAD322	16,000	700	800	17,600	1,400	1,800	情
クリーンルーム内設置装置(工学研究院)	AP-100304	エリプソメータ	日本分光	M-500S	5,600	100	100	6,200	1,000	1,200	情
クリーンルーム内設置装置(アイソトープ総合センター)	AP-100241	小動物用PET･SPECT･CT装置	シーメンス	Inveon	16,000	3,900	3,900	17,600	14,100	18,300	ア
クリーンルーム内設置装置(アイソトープ総合センター)	AP-100347	Ge半導体検出装置	セイコー･イージー＆ジー	GMX40P4-76	8,000	1,500	1,500	8,800	3,800	4,900	ア
分光分析装置	AP-100046	フーリエ変換赤外線吸収分光光度計(FT-IR)	日本分光	FT／IR 660Plus	12,000	500	500	13,200	1,400	1,800	電
分光分析装置	AP-100049	紫外可視近赤外分光光度計	パーキンエルマー	Lamda 900S	12,000	500	500	13,200	1,300	1,700	電

■設備利用料金 （2024.1.1）赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理部局
					初回講習料（1回当たり）	利用料金(1時間当たり)		初回講習料（1回当たり）	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
分光分析装置	AP-100052	結晶分子構造解析装置	日本分光	IRT-3000N	8,000	400	400	8,800	2,500	3,200	創
分光分析装置	AP-100072	ICP発光分析装置	島津製作所	ICPE-9000	32,000	2,000	2,000	35,200	4,200	5,400	創
分光分析装置	AP-100079	顕微ラマンマイクロスコープシステム	レニショー	inVia Reflex	16,000	2,000	2,000	17,600	4,900	6,300	創
分光分析装置	AP-100098	生理活性物質試験システム　円二色性分散計	日本分光	J-720形	16,000	400	400	17,600	2,100	2,700	農
分光分析装置	AP-100110	糖鎖解析システム	GPバイオサイエンス	GlycoStationReader1200TypeS-1	8,000	400	400	8,800	2,200	2,900	先
分光分析装置	AP-100132	振動円偏光二色性分光光度計	日本分光	JV-2001M	16,000	300	300	17,600	2,700	3,500	先
分光分析装置	AP-100144	高分解能レーザー光散乱分光装置	ジョバンイボン　ほか	T64000　ほか	80,000	2,500	2,700	88,000	4,900	6,400	理
分光分析装置	AP-100154	超微量分光光度計	サーモフィッシャーサイエンティフィック	NanoDrop2000	8,000	300	300	8,800	500	600	創
分光分析装置	AP-100215	円偏光二色性分光装置	日本分光	J-820S	8,000	300	400	8,800	1,800	2,300	薬
分光分析装置	AP-100266	マーカス型高周波グロー放電発光表面分析装置	堀場製作所	JY-5000RF Type-HK	32,000	2,100	2,100	35,200	3,800	4,900	工
分光分析装置	AP-100279	フーリエ変換赤外分光光度計	島津製作所	IRAffinity-1S	24,000	5,200	5,200	26,400	6,000	7,800	理
分光分析装置	AP-100291	紫外可視近赤外分光光度計	日本分光	V-770	8,000	100	100	8,800	500	700	地
分光分析装置	AP-100341	顕微紫外可視分光装置	日本分光	MSV-5200	8,000	2,500	2,500	8,800	4,600	5,900	電
電磁波分析装置(X線)	AP-100020	X線光電子分光装置	日本電子	JPC-9010MC	32,000	1,900	1,900	35,200	2,800	3,700	触
電磁波分析装置(X線)	AP-100040	高分解能X線回折装置	ブルカー・エイエックスエス	D8 Discover	16,000	1,900	1,900	17,600	6,500	8,500	電
電磁波分析装置(X線)	AP-100044	X線回折装置	リガク	RINT-2000／PC	40,000	900	900	44,000	2,600	3,400	電
電磁波分析装置(X線)	AP-100045	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9200	28,000	1,300	1,400	30,800	7,600	9,900	電
電磁波分析装置(X線)	AP-100054	ナノスケールX線構造解析装置	リガク	Nano-viewer IP	24,000	1,600	1,600	26,400	6,000	7,800	創
電磁波分析装置(X線)	AP-100135	極低温X線4軸型回折計	マック・サイエンス	M18X	40,000	2,400	2,600	44,000	7,500	9,700	理
電磁波分析装置(X線)	AP-100139	X線回折装置	リガク	Smart Lab	40,000	3,300	3,300	44,000	10,600	13,700	創
電磁波分析装置(X線)	AP-100149	粉末X線回折装置	リガク	RINT-UltimaⅢ	8,000	500	600	8,800	2,800	3,600	電
電磁波分析装置(X線)	AP-100238	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9200	32,000	1,600	1,700	35,200	7,700	10,000	工
電磁波分析装置(X線)	AP-100269	エネルギー分散型蛍光X線分析装置(XRF)	日本電子	JSX-3100RⅡ	32,000	1,400	1,400	35,200	2,300	2,900	工
電磁波分析装置(X線)	AP-100272	X線回折装置	リガク	Smart Lab	8,000	1,600	1,700	8,800	1,800	2,400	工
電磁波分析装置(X線)	AP-100290	ラウエ結晶方位決定システム	Photonic Science	PSEL_LAUE674_PX5_MG35_SC	8,000	500	500	8,800	2,100	2,700	理
電磁波分析装置(分光)	AP-100041	超薄膜評価装置	日立	HD-2000	16,000	2,400	2,500	17,600	10,000	13,000	電
電磁波分析装置(分光)	AP-100143	電子スピン共鳴装置	ブルカー・バイオスピン	EMX plus	8,000	100	200	8,800	2,600	3,400	情
電磁波分析装置(分光)	AP-100147	時間分解光電子顕微鏡システム	エルミテック	PEEM-Ⅲ	128,000	2,700	2,800	140,800	7,800	10,200	電
電磁波分析装置(分光)	AP-100171	代謝光分析システム	浜松ホトニクス	マルチチャンネル分光器PMA12　ほか	16,000	2,000	2,100	17,600	8,500	11,100	電
電磁波分析装置(分光)	AP-100200	高性能共焦点レーザースキャン顕微鏡(正立)	ツァイス	LSM700	16,000	900	900	17,600	2,800	3,700	獣
電磁波分析装置(分光)	AP-100201	高性能共焦点レーザースキャン顕微鏡(倒立)	ツァイス	LSM700	16,000	900	900	17,600	2,900	3,800	獣
電磁波分析装置(分光)	AP-100227	多重極限多核種NMR測定システム(600MHz)	オックスフォード	600／51 Superconducting Magnet System	8,000	1,300	1,400	8,800	23,200	30,200	理
電磁波分析装置(分光)	AP-100326	大気中光電子分光装置	理研計器	AC-3	12,000	2,500	2,500	13,200	5,900	7,700	電
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100091	液体クロマトグラフ飛行時間型質量分析計	ブルカー・ダルトニクス	micrOTOF	8,000	1,300	1,300	8,800	5,600	7,300	地
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100141	誘導結合プラズマ質量分析装置	アジレント・テクノロジー	8800 ICP-QQQ	40,000	3,100	3,200	44,000	8,000	10,400	創
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100142	LC／MS／MS装置	エーピー・サイエックス	4000-QTRAP	24,000	2,900	2,900	26,400	11,900	15,500	先
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100150	質量分析装置(MALDI TOF／TOF MS)	ブルカー・ダルトニクス	Ultraflex-Ⅲ	8,000	2,500	2,500	8,800	4,700	6,100	先
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100152	高分解能飛行時間型質量イメージングシステム	ブルカー・ダルトニクス	ultrafleXtreme	2,900	2,300	2,400	3,200	8,700	11,300	ア
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100153	超高分解能質量イメージングシステム	ブルカー・ダルトニクス	solariX XR-ISHI	4,300	7,400	7,500	4,700	23,600	30,700	ア
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100157	リニアイオントラップ・フーリエ変換質量分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Orbitrap Elite	16,000	3,700	3,800	17,600	15,300	19,900	創
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100158	高分解能飛行時間型質量イメージングシステム	ブルカー・ダルトニクス	ultrafleXtreme-DHS2 TOF／TOF	16,000	2,700	2,800	17,600	12,200	15,800	創
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100199	安定同位体比質量分析システム	Elementar UK	Iso Prime100　ほか	16,000	1,800	1,800	17,600	7,000	9,100	獣
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100210	四重極飛行時間型質量分析計システム	ウォーターズ	ACQUITY UPLC、Xevo G2 QTof	16,000	2,800	2,900	17,600	7,600	9,900	薬

■設備利用料金 （2024.1.1）赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理部局
					初回講習料（1回当たり）	利用料金(1時間当たり)		初回講習料（1回当たり）	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100232	誘導結合プラズマ質量分析装置	アジレント･テクノロジー	ICPMS7700	16,000	2,000	2,000	17,600	3,900	5,100	獣
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100233	液体クロマトグラフィー質量分析装置	島津製作所	LCMS-8030、LC-2010AHT	16,000	1,000	1,000	17,600	2,700	3,500	獣
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100234	ガスクロマトグラフィー質量分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック	FOCUS DSQⅡ	16,000	200	200	17,600	1,100	1,500	獣
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100281	化合物データ解析システム Biotage(ADVION CMS)	Advion	expression CMS	8,000	1,600	1,600	8,800	3,500	4,600	先
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100321	小型自動質量分析装置(HPLC-シングル四重極MS)	ウォーターズ	Alliance HPLC e2695、ACQUITY QDa検出器	8,000	200	200	8,800	1,400	1,800	薬
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100325	タンデム四重極型液体クロマトグラフ質量分析装置(UPLC-MS／MS)	ウォーターズ	ACQUITY UPLC、Micromass Quattro PremierXE	8,000	800	900	8,800	6,400	8,200	農
電磁気分析装置(質量分析)	AP-100332	質量分析装置 LTQ-Orbitrap XL(IT／FT)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	LTQ-Orbitrap XL	16,000	3,200	3,300	17,600	13,400	17,400	創
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100015	核磁気共鳴装置(NMR)(液体試料専用)	日本電子	ECX-600	32,000	2,100	2,200	35,200	16,600	21,500	触
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100016	核磁気共鳴装置(NMR)(固体試料専用)	日本電子	ECX-400	32,000	2,200	2,300	35,200	7,200	9,300	触
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100017	核磁気共鳴装置(NMR)(液体試料専用)	日本電子	ECX-400	32,000	2,000	2,200	35,200	6,600	8,600	触
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100089	500MHz NMR測定装置(cancer)(液体試料専用)	アジレント･テクノロジー	Unity INOVA 500	24,000	2,800	3,000	26,400	3,600	4,700	先
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100113	超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置(液体試料専用)	ブルカー･バイオスピン	AVANCE DRX500	32,000	1,900	2,000	35,200	7,400	9,600	理
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100121	超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置(液体試料専用)	ブルカー･バイオスピン	AVANCE Ⅲ HD	48,000	1,400	1,500	52,800	22,400	29,000	理
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100134	600MHz 固体高分解能核磁気共鳴装置(固体試料専用)	ジオル･レゾナンス	ECA600Ⅱ	80,000	3,900	4,100	88,000	19,100	24,800	先
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100183	600MHz NMR測定装置(pegasus)(液体試料専用)	ブルカー･バイオスピン ほか	AVANCE 600 ほか	24,000	3,700	3,800	26,400	20,000	26,000	先
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100186	多重極限下NMR分光測定装置	アポロ	HF-1	16,000	400	500	17,600	800	1,100	理
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100189	核磁気共鳴装置(NMR)(液体試料専用)	ジオル･レゾナンス	ECX-400P	8,000	900	1,200	8,800	5,000	6,500	薬
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100190	核磁気共鳴装置(NMR)(液体試料専用)	ジオル･レゾナンス	ECS-400	8,000	800	1,100	8,800	5,400	7,100	薬
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100191	核磁気共鳴装置(NMR)(液体試料専用)	ジオル･レゾナンス	ECZ-500R	8,000	1,500	1,600	8,800	7,200	9,300	薬
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100222	600MHz NMR測定装置(libra)(液体試料専用)	アジレント･テクノロジー	Unity INOVA 600AA	24,000	2,800	3,000	26,400	18,500	24,100	先
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100223	500MHz NMR測定装置(scorpio)(液体試料専用)	バリアン	-	24,000	2,300	2,500	26,400	7,700	10,000	先
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100263	800MHz NMR測定装置(migi)(液体試料専用)	ブルカー･ジャパン	AVANCE NEO	32,000	7,100	7,500	35,200	54,400	70,700	先
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100264	800MHz NMR測定装置(hidari)(液体試料専用)	ブルカー･ジャパン	AVANCE NEO	32,000	6,900	7,400	35,200	54,300	70,500	先
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100265	600MHz NMR測定装置(taurus)(液体試料専用)	ブルカー･バイオスピン	AVANCE Ⅲ HD	24,000	2,900	3,100	26,400	20,200	26,200	先
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100282	600MHz 溶液NMR測定装置	日本電子	JNM-ECA600	48,000	1,600	1,800	52,800	8,100	10,600	先
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100283	卓上NMR測定装置	Magritek	Spinsolve 60MHz HF ULTRA	48,000	1,000	1,000	52,800	2,800	3,600	先
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100287	核磁気共鳴装置(NMR)	日本電子	ECZ400S	8,000	900	1,000	8,800	4,100	5,300	薬
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100308	核磁気共鳴装置(400MHz-A)	日本電子	ECS400	16,000	2,300	2,400	17,600	6,000	7,800	工
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100309	核磁気共鳴装置(400MHz-C)	日本電子	ECS400	16,000	2,300	2,400	17,600	5,000	6,500	工
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100310	核磁気共鳴装置(400MHz-S)	日本電子	ECZ400S	16,000	2,000	2,100	17,600	7,100	9,200	工
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100312	核磁気共鳴装置(400MHz NMR)	日本電子	ECZ400S	16,000	1,100	1,100	17,600	3,600	4,700	農
電磁気分析装置(核磁気共鳴)	AP-100320	核磁気共鳴装置(400NHz)	日本電子	ECZ400S	8,000	1,800	1,800	8,800	5,200	6,700	水
画像分析装置	AP-100001	環境制御型走査型原子間力顕微鏡(AFM)	日本ビーコ	Nanoscope Ⅲa	24,000	900	900	26,400	3,600	4,600	創
画像分析装置	AP-100002	共焦点レーザー走査型顕微鏡	オリンパス	FLUOVIEW FV300	16,000	700	700	17,600	1,800	2,400	創
画像分析装置	AP-100018	高分解能電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-7400F	32,000	2,000	2,000	35,200	6,800	8,800	触
画像分析装置	AP-100019	低真空走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6360LA	32,000	1,300	1,300	35,200	1,600	2,100	触
画像分析装置	AP-100047	分子間力プローブ顕微鏡	Asylum Research	Molecular Force Probe 3D	128,000	600	600	140,800	1,700	2,200	電
画像分析装置	AP-100061	電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6700FT	20,000	1,300	1,400	22,000	1,600	2,000	電
画像分析装置	AP-100062	走査型プローブ顕微鏡	日本電子	JSPM-4210	192,000	200	200	211,200	300	400	電
画像分析装置	AP-100063	走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	S-3500N	40,000	600	700	44,000	1,900	2,500	電
画像分析装置	AP-100071	カラー3Dレーザー顕微鏡	キーエンス	VK-9700	8,000	100	100	8,800	1,300	1,700	創
画像分析装置	AP-100076	分子間力プローブ顕微鏡	アサイラム テクノロジー	MFP-3D-BIO-J	24,000	600	700	26,400	2,800	3,600	創
画像分析装置	AP-100078	電界放射型透過型電子顕微鏡	日本電子	JEM-2100F	32,000	3,500	3,600	35,200	7,700	10,000	触

■設備利用料金 （2024.1.1）赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理部局
					初回講習料（1回当たり）	利用料金(1時間当たり)		初回講習料（1回当たり）	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
画像分析装置	AP-100093	小動物用X線CT装置	日立アロカメディカル	LCT-200	8,000	700	700	8,800	5,000	6,500	遺
画像分析装置	AP-100094	非侵襲高感度発光・蛍光生体内イメージングシステム(IVIS Spectrum)	キャリパーライフサイエンス	Spectrum-FL-TKHD	16,000	600	600	17,600	7,900	10,200	遺
画像分析装置	AP-100102	蛍光相関顕微鏡システム	カールツァイス	ConfoCor2	16,000	1,500	1,500	17,600	3,000	3,900	先
画像分析装置	AP-100114	多光子励起共焦点レーザー走査型多機能顕微鏡システム	オリンパス、スペクトラ・フィジックス	FV300-TP2-SK、MaiTai-HSS-E	64,000	1,900	2,000	70,400	4,800	6,300	電
画像分析装置	AP-100122	電界放射型透過型電子顕微鏡	日本電子	JEM-3200FS	16,000	2,800	2,900	17,600	11,700	15,200	農
画像分析装置	AP-100159	オールインワン蛍光顕微鏡	キーエンス	BZ-X700	8,000	300	300	8,800	800	1,100	創
画像分析装置	AP-100164	原子間力顕微鏡システム	JPKインスツルメンツ	NanoWizard NW3-01H	16,000	700	700	17,600	2,500	3,200	創
画像分析装置	AP-100202	バーチャルスライドシステム	浜松ホトニクス	Nano Zoomer 2.0-RS	16,000	500	500	17,600	4,400	5,700	獣
画像分析装置	AP-100221	走査型プローブ顕微鏡	島津製作所	SPM-9600	8,000	100	100	8,800	700	900	地
画像分析装置	AP-100230	蛍光スキャナー	GEヘルスケア	Typhoon FLA9500BGR	-	100	100	-	1,300	1,700	獣
画像分析装置	AP-100231	オールインワン蛍光顕微鏡	キーエンス	BIOREVO BZ-9000	-	100	100	-	1,100	1,500	獣
画像分析装置	AP-100237	オージェ電子分光装置	日本電子	JAMP-9500F	32,000	1,900	2,000	35,200	11,100	14,400	工
画像分析装置	AP-100239	走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6510LA	16,000	700	700	17,600	2,100	2,700	工
画像分析装置	AP-100250	透過型電子顕微鏡	日本電子	JEM-1400plus	8,000	1,200	1,200	8,800	3,400	4,300	獣
画像分析装置	AP-100251	走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	SU8010	8,000	700	700	8,800	3,100	4,000	獣
画像分析装置	AP-100253	超高分解能走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	SU8230	24,000	2,500	2,500	26,400	6,400	8,300	電
画像分析装置	AP-100273	破壊型トモグラフィー装置	(自作)	-	-	-	-	-	-	-	理
画像分析装置	AP-100280	オールインワン蛍光顕微鏡	キーエンス	BZ-X800	8,000	100	300	8,800	1,400	1,800	水
画像分析装置	AP-100292	オールインワン蛍光顕微鏡	キーエンス	BZ-X710	8,000	200	200	8,800	800	1,000	医
画像分析装置	AP-100311	AI画像解析システム AIVIA	DRVision Technologies	AIVIA 3D解析パッケージ	8,000	400	400	8,800	600	800	電
画像分析装置	AP-100340	AI画像解析装置 Aivia	DRVision Technologies	Aivia 9.0 CF Go	8,000	500	500	8,800	1,100	1,400	理
画像分析装置	AP-100344	走査透過型分析電子顕微鏡	日本電子	JEM-2100	16,000	1,700	1,800	17,600	3,000	3,900	工
画像取得装置	AP-100148	収差補正走査型透過電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM200F	40,000	4,400	4,500	44,000	22,700	29,500	電
画像取得装置	AP-100333	量子・電子制御ナノマテリアル顕微物性測定装置	日本電子	JEM-ARM200F NEOARM	32,000	4,400	4,600	35,200	16,500	21,400	工
成膜・加工装置	AP-100042	集束イオンビーム加工観察装置	日立	FB-2100	20,000	2,500	2,500	22,000	6,600	8,600	電
成膜・加工装置	AP-100095	イオンビームスパッタ装置	アルバック	IBS-6000S	12,000	1,800	1,800	13,200	2,800	3,700	電
成膜・加工装置	AP-100096	イオンミリング装置	アルバック	IBE-6000S	12,000	1,400	1,400	13,200	2,100	2,700	電
成膜・加工装置	AP-100177	ロータリーミクロトーム	サーモフィッシャーサイエンティフィック	HM325	8,000	300	300	8,800	500	600	創
成膜・加工装置	AP-100209	集束イオンビーム加工観察装置	日本電子	JEM-9320FIB	-	2,100	2,200	-	6,900	8,900	工
成膜・加工装置	AP-100270	クロスセクションポリッシャ(CP)	日本電子	SM-09010	32,000	600	600	35,200	1,500	2,000	工
成膜・加工装置	AP-100271	イオンスライサー(薄膜試料作製装置)	日本電子	EM-09100IS	32,000	600	600	35,200	700	900	工
成膜・加工装置	AP-100295	ジェントルミル(低エネルギーイオンミリング装置)	TECHNOORG LINDA	IV-8	32,000	2,500	2,500	35,200	2,700	3,500	工
成膜・加工装置	AP-100315	クロスセクションポリッシャ(CP)	日本電子	SM-09010	16,000	500	500	17,600	1,300	1,700	工
成膜・加工装置	AP-100316	クライオクロスセクションポリッシャ(CCP)	日本電子	IB-19520CCP	16,000	700	700	17,600	2,500	3,300	工
成膜・加工装置	AP-100327	精密イオンミリングシステム	Gatan	PIPSⅡ model 695	32,000	1,500	1,500	35,200	1,800	2,300	電
成膜・加工装置	AP-100330	ガラスインプリント装置	芝浦機械	GMP-415V	32,000	2,100	2,100	35,200	6,600	8,500	電
成膜・加工装置	AP-100345	Arイオン研磨装置	Gatan	PIPS model 691	16,000	500	500	17,600	1,200	1,600	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100130	形状測定レーザー顕微鏡システム	キーエンス	VK-X200	8,000	600	600	8,800	2,200	2,800	創
表面分析・形態観測用装置	AP-100243	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM-6500F	32,000	2,400	2,500	35,200	6,100	7,900	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100244	透過電子顕微鏡(TEM)	日本電子	JEM-2010	32,000	2,300	2,400	35,200	6,200	8,000	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100245	フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)	日本電子	JXA-8530F	32,000	3,600	3,700	35,200	12,000	15,600	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100246	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)	日本電子	JIB-4601F	32,000	3,900	3,900	35,200	7,900	10,300	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100247	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)EDS・EBSDオプション	日本電子	JED-2300(EDS)、IB-Z10053T3DEBS(EBSD)	-	400	400	-	1,100	1,500	工

■設備利用料金 （2024.1.1）赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理部局
					初回講習料（1回当たり）	利用料金(1時間当たり)		初回講習料（1回当たり）	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
表面分析・形態観測用装置	AP-100268	透過電子顕微鏡(TEM)	日本電子	JEM-2010	32,000	1,200	1,200	35,200	2,400	3,000	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100294	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM-7200F	8,000	2,100	2,200	8,800	4,900	6,400	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100313	原子間力顕微鏡(AFM)	日立ハイテク	SPA-400	8,000	300	300	8,800	1,300	1,600	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100314	共焦点レーザー走査型顕微鏡(LSCM)	レーザーテック	1LM21D	8,000	200	200	8,800	1,100	1,400	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100335	顕微鏡用撮影装置 i-NTER LENS	マイクロネット	MR-6i-P7	8,000	100	100	-	-	-	理
バイオ関連分析装置	AP-100004	フローサイトメーター	ベクトン・ディッキンソン	FACSCanto	24,000	1,200	1,200	26,400	3,200	4,100	創
バイオ関連分析装置	AP-100005	DNAシーケンサー	ベックマン・コールター	CEQ8000	24,000	200	200	26,400	1,200	1,600	創
バイオ関連分析装置	AP-100006	クライオスタット	ライカ	CM 3050S	8,000	200	200	8,800	800	1,000	創
バイオ関連分析装置	AP-100007	超遠心分離機	ベックマン・コールター	L-80XP	8,000	400	400	8,800	1,500	2,000	創
バイオ関連分析装置	AP-100064	リアルタイム定量PCRシステム	アジレント・テクノロジー	Mx3005P-S	20,000	100	100	22,000	500	600	創
バイオ関連分析装置	AP-100073	卓上セルソーターシステム	ベイバイオサイエンス	JSAN	24,000	1,300	1,300	26,400	5,900	7,600	創
バイオ関連分析装置	AP-100092	ジェネティックアナライザ	ライフテクノロジーズ	ABI PRISM 3100 Avant	16,000	1,100	1,100	17,600	3,200	4,100	遺
バイオ関連分析装置	AP-100099	モレキュラーイメージャー(化学発光検出)	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ChemiDoc MP	8,000	100	100	8,800	600	800	創
バイオ関連分析装置	AP-100104	高速レーザー共焦点顕微鏡	ニコン	A1	24,000	1,500	1,500	26,400	3,100	4,000	電
バイオ関連分析装置	AP-100105	全反射蛍光顕微鏡・リアルタイム共焦点顕微鏡	ニコン	Ti-E、EM-CCD	24,000	700	700	26,400	1,000	1,300	電
バイオ関連分析装置	AP-100106	多色蛍光タイムラプス顕微鏡	ニコン	Ti-E	24,000	400	400	26,400	700	900	電
バイオ関連分析装置	AP-100115	ABI PRISM 3100 DNA sequencer	ライフテクノロジーズ	ABI PRISM 3100 Avant	32,000	1,900	1,900	35,200	4,000	5,100	先
バイオ関連分析装置	AP-100123	フローサイトメーター	ベクトン・ディッキンソン	FACSAria Ⅱ	24,000	1,700	1,800	26,400	10,400	13,500	遺
バイオ関連分析装置	AP-100125	高圧凍結装置	ライカマイクロシステムズ	EM HPM100	16,000	500	500	17,600	3,100	4,000	創
バイオ関連分析装置	AP-100126	凍結置換装置	ライカマイクロシステムズ	EM AFS2	8,000	400	400	8,800	1,000	1,300	創
バイオ関連分析装置	AP-100127	ウルトラミクロトーム	ライカマイクロシステムズ	EM UC7i	16,000	400	400	17,600	1,300	1,700	創
バイオ関連分析装置	AP-100138	全反射倒立顕微鏡	ニコン、日本ローパー	TE2000E-特型、Cascade650	16,000	400	400	17,600	1,300	1,600	先
バイオ関連分析装置	AP-100155	微量高速冷却遠心機	トミー精工	MX-307	8,000	300	300	8,800	400	600	創
バイオ関連分析装置	AP-100156	ダイレクトヒート型CO2インキュベーター	アステック	SCA-165DRS	8,000	300	400	8,800	500	600	創
バイオ関連分析装置	AP-100160	超高速レーザー共焦点顕微鏡	ニコン	A1Rsi	24,000	1,800	1,900	26,400	5,300	6,900	電
バイオ関連分析装置	AP-100161	卓上セルソーターシステム	ベイバイオサイエンス	JSANデスクトップ DCS-380	16,000	2,200	2,200	17,600	7,200	9,300	創
バイオ関連分析装置	AP-100162	凍結切片作製装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック	クリオスター NX-50 H	8,000	400	400	8,800	900	1,200	創
バイオ関連分析装置	AP-100163	試料乾燥機	東京理化器械	VOS-201SD ほか	8,000	300	300	8,800	500	600	創
バイオ関連分析装置	AP-100165	超純水・純水製造装置	メルク	Milli-Q Integral MT3	8,000	700	700	8,800	1,000	1,300	創
バイオ関連分析装置	AP-100166	サーマルサイクラー	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	T100	8,000	300	300	8,800	400	500	創
バイオ関連分析装置	AP-100167	サーマルサイクラー	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	T100	8,000	300	300	8,800	400	500	創
バイオ関連分析装置	AP-100168	タッチパネル式高性能ゲル撮影装置	アトー	WSE-5200A-CP	8,000	300	300	8,800	400	500	創
バイオ関連分析装置	AP-100169	リアルタイムPCR解析システム	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	CFX96	8,000	300	300	8,800	800	1,000	創
バイオ関連分析装置	AP-100170	全自動ハイスループット電気泳動システム	アジレント・テクノロジー	テープステーション4200	8,000	300	300	8,800	800	1,100	創
バイオ関連分析装置	AP-100173	CO2インキュベーター	パナソニックヘルスケア	MCO-20A IC-PJ	8,000	300	300	8,800	500	600	創
バイオ関連分析装置	AP-100175	バイオクリーンベンチ	パナソニックヘルスケア	MCV-B131F-PJ	8,000	300	300	8,800	500	600	創
バイオ関連分析装置	AP-100192	高速液体クロマトグラフィー	GEヘルスケア	ÄKTA explorer 100	24,000	300	300	26,400	1,500	1,900	先
バイオ関連分析装置	AP-100197	フローサイトメーター	ベクトン・ディッキンソン	FACS Verse 2レーザー6カラー	16,000	800	800	17,600	2,100	2,700	獣
バイオ関連分析装置	AP-100198	フローサイトメーター(オートローダー付)	ベクトン・ディッキンソン	FACS Verse 2レーザー6カラー	16,000	800	800	17,600	2,400	3,100	獣
バイオ関連分析装置	AP-100208	セルソーター	ベクトン・ディッキンソン	FACSAriaⅡ	16,000	2,200	2,200	17,600	5,500	7,100	獣
バイオ関連分析装置	AP-100211	薬物動態・薬効評価装置	ウォーターズ	ACQUITY UPLC、Xevo TQ-S	16,000	2,300	2,400	17,600	8,300	10,800	薬
バイオ関連分析装置	AP-100212	フローサイトメーター	ベックマン・コールター	6 COLORS／2 LASER	8,000	400	400	8,800	1,800	2,300	薬
バイオ関連分析装置	AP-100213	セルソーター	ソニー	SH-800	16,000	500	500	17,600	3,300	4,200	薬

■設備利用料金 （2024.1.1） 赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理部局
					初回講習料（1回当たり）	利用料金(1時間当たり)		初回講習料（1回当たり）	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
バイオ関連分析装置	AP-100214	表面プラズモン共鳴解析装置	GEヘルスケア	Biacore T200	16,000	1,100	1,200	17,600	5,400	7,000	薬
バイオ関連分析装置	AP-100216	等温滴定型熱量計	マルバーン	Microcal Auto-iTC200	8,000	700	700	8,800	4,500	5,900	薬
バイオ関連分析装置	AP-100217	示差走査型熱量計	マルバーン	MicroCal VP-Capillary DSC	8,000	200	200	8,800	3,100	4,100	薬
バイオ関連分析装置	AP-100218	創薬支援自動化スクリーニング装置	和光	HORNET-HTS(R)	16,000	4,600	4,700	17,600	11,100	14,400	薬
バイオ関連分析装置	AP-100220	マルチプレートリーダー	パーキンエルマー	EnSpire	8,000	200	300	8,800	900	1,100	薬
バイオ関連分析装置	AP-100224	リアルタイムPCR解析システム	バイオ・ラッド	CFX96 Touch	4,000	100	100	4,400	600	800	薬
バイオ関連分析装置	AP-100225	リアルタイムPCR解析システム	バイオ・ラッド	CFX384 Touch	4,000	100	100	4,400	700	900	薬
バイオ関連分析装置	AP-100226	液体クロマトグラフィー	バイオ・ラッド	NGCquest	8,000	300	400	8,800	800	1,100	薬
バイオ関連分析装置	AP-100228	次世代シークエンサー	ライフテクノロジーズ	Ion Proton	128,000	100	200	140,800	3,300	4,300	獣
バイオ関連分析装置	AP-100229	表面プラズモン共鳴測定装置	GEヘルスケア	Biacore X100	128,000	200	200	140,800	1,600	2,100	獣
バイオ関連分析装置	AP-100248	組織切片作成システム	大和光機工業	CR-502	-	100	100	-	300	400	獣
バイオ関連分析装置	AP-100252	マルチプレックスアッセイ装置	ルミネックス	Luminex200	16,000	200	200	17,600	1,200	1,500	獣
バイオ関連分析装置	AP-100258	超解像顕微鏡	ニコン	N-SIM	24,000	3,000	3,000	26,400	4,100	5,300	電
バイオ関連分析装置	AP-100284	共焦点レーザー顕微鏡	カールツァイス	LSM980	24,000	2,000	2,000	26,400	4,000	5,200	理
バイオ関連分析装置	AP-100293	高速多光子共焦点レーザー顕微鏡	ニコン	A1 R MP	24,000	3,100	3,100	26,400	8,600	11,100	電
バイオ関連分析装置	AP-100297	光学顕微鏡カメラシステム	カールツァイス	Axiophot、Axiocam 705 color	8,000	100	100	8,800	1,300	1,600	農
バイオ関連分析装置	AP-100305	クライオ透過型電子顕微鏡(Glacios　クライオTEM)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Glacios	64,000	2,400	2,500	70,400	14,200	18,500	薬
バイオ関連分析装置	AP-100306	クライオ透過型電子顕微鏡(Krios G4　クライオTEM)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Krios G4	64,000	3,000	3,100	70,400	18,100	23,500	薬
バイオ関連分析装置	AP-100307	試料急速凍結装置(Vitrobotシステム)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Vitrobot Mark Ⅳ	24,000	500	500	26,400	2,300	2,900	薬
バイオ関連分析装置	AP-100317	マルチモードプレートリーダー	モレキュラーデバイス	SpectraMax iD3	8,000	100	100	8,800	500	700	水
バイオ関連分析装置	AP-100318	DNAシーケンサー	サーモフィッシャーサイエンティフィック	SeqStudio 8 Flex	24,000	900	900	26,400	3,600	4,600	水
バイオ関連分析装置	AP-100319	スライドスキャナー装置	オリンパス	VS200、スライドローダー	8,000	100	100	8,800	1,800	2,400	医
バイオ関連分析装置	AP-100322	化学発光・蛍光・可視光イメージング装置	アトー	WSE-6270LuminoGraphⅡEM	2,000	100	100	2,200	600	700	水
バイオ関連分析装置	AP-100336	超音波高性能DNA断片化装置	Covaris	M220	8,000	100	100	8,800	700	900	理
バイオ関連分析装置	AP-100337	全自動電気泳動システム　TapeStation	アジレント・テクノロジー	4150	8,000	100	200	8,800	500	600	理
バイオ関連分析装置	AP-100338	多光子励起レーザー走査型顕微鏡(正立)	オリンパス	FV1000MPE	16,000	2,300	2,300	17,600	7,000	9,100	理
バイオ関連分析装置	AP-100339	倒立型リアルタイム顕微鏡／IR-LEGOシステム	ニコン、ピンポイントフォトニクス	ECLIPSE Ti2-E、Pixel illuminator-C	8,000	1,200	1,200	8,800	2,600	3,300	理
バイオ関連分析装置	AP-100346	セルソーター	ソニー	SH800S	24,000	300	300	26,400	3,400	4,400	水
バイオ関連分析装置・画像分析装置	AP-100219	ハイコンテンツイメージングシステム	パーキンエルマー	Operetta	24,000	700	800	26,400	3,500	4,600	薬
専用測定装置	AP-100021	吸着測定装置	ユアサアイオニクス	Autosorb 6AG	32,000	900	1,000	35,200	3,300	4,300	触
専用測定装置	AP-100053	ファイバー光学動的光散乱光度計	大塚電子	FDLS-3000	24,000	1,400	1,400	26,400	3,100	4,000	創
専用測定装置	AP-100055	同位体顕微鏡システム	(自作)	-	192,000	9,700	9,700	211,200	49,500	64,300	創
専用測定装置	AP-100081	磁気特性測定装置(MPMS)	カンタム・デザイン	MPMS-XL50JS	32,000	2,100	2,100	35,200	7,100	9,200	電
専用測定装置	AP-100082	物理特性測定装置(PPMS)	カンタム・デザイン	PPMS-9LIS	32,000	3,500	3,600	35,200	9,500	12,300	電
専用測定装置	AP-100087	ソーラシミュレータ	ワコム電創	WXS-156S-L2、AM1.5GMM	24,000	1,200	1,300	26,400	4,600	5,900	電
専用測定装置	AP-100124	次世代同位体顕微鏡システム	カメカ	IMS-1280-HR	192,000	9,100	9,400	211,200	49,200	63,900	創
専用測定装置	AP-100133	多重極限高磁場(19／17T)測定装置	クライオジェニックリミテッド	19T-52-H3	8,000	900	1,000	8,800	2,300	3,000	理
専用測定装置	AP-100179	複合量子ビーム超高圧電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM1300	28,000	4,300	4,400	30,800	7,100	9,200	工
専用測定装置	AP-100181	糖鎖自動前処理装置	システム・インスツルメンツ	SweetBlot 4号機	40,000	800	900	44,000	3,900	5,100	先
専用測定装置	AP-100182	糖鎖自動前処理装置	システム・インスツルメンツ	SweetBlot 7号機	32,000	800	900	35,200	3,300	4,200	先
専用測定装置	AP-100188	磁気特性測定装置(MPMS)	カンタム・デザイン	MPMS-5S	8,000	500	800	8,800	1,300	1,700	理
専用測定装置	AP-100193	湿度制御機能付き熱重量分析装置	リガク	Thermo plus EVOⅡTG8120 HUM-1F	32,000	100	200	35,200	1,100	1,400	先
専用測定装置	AP-100195	粘弾性測定システム	ティー・エイ・インスツルメント	ARES-G2　ほか	16,000	700	700	17,600	2,600	3,400	先

■設備利用料金 （2024.1.1）赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理部局
					初回講習料（1回当たり）	利用料金(1時間当たり)		初回講習料（1回当たり）	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
専用測定装置	AP-100196	接触角計	協和界面科学	DropMaster300	8,000	100	100	8,800	300	400	先
専用測定装置	AP-100203	磁気特性測定装置(MPMS3)	カンタム・デザイン	MPMS3	8,000	500	600	8,800	2,200	2,900	理
専用測定装置	AP-100204	物性特性測定装置(PPMS-9T)	カンタム・デザイン	PPMS-9T	8,000	500	700	8,800	1,000	1,300	理
専用測定装置	AP-100205	物性特性測定装置(PPMS-14T)	カンタム・デザイン	PPMS-14T	8,000	700	900	8,800	5,600	7,200	理
専用測定装置	AP-100206	光交流法比熱測定装置	アドバンス理工	ACC-VL1M	8,000	400	500	8,800	1,500	2,000	理
専用測定装置	AP-100242	ガスクロマトグラフ同位体比質量分析計(アミノ酸の安定窒素同位体比測定用)	(自作)	-	128,000	4,700	4,800	140,800	9,000	11,700	低
専用測定装置	AP-100249	ゲルマニウムγスペクトロメーター	セイコー・イージー＆ジー	SEG-EMS	8,000	100	100	8,800	1,600	2,100	獣
専用測定装置	AP-100267	粒子径分布測定装置	マイクロトラック・ベル	MT3300EXⅡ	32,000	800	800	35,200	1,600	2,100	工
専用測定装置	AP-100285	高精度比表面積・細孔分布測定装置BERSORP-max	マイクロトラック・ベル	BERSORP-max	16,000	300	300	17,600	1,300	1,700	地
専用測定装置	AP-100286	高精度比表面積・細孔分布測定装置BERSORP-mini	マイクロトラック・ベル	BERSORP-mini	16,000	100	100	17,600	600	800	地
専用測定装置	AP-100296	精密万能試験機(材料力学試験機)	島津製作所	AGX-V	24,000	700	700	26,400	1,600	2,100	先
専用測定装置	AP-100298	電気的特性評価装置	ズースマイクロテック，アジレント	PM5、4156C	4,000	100	100	4,400	1,300	1,700	量
専用測定装置	AP-100323	高精度圧力制御システム	理研精機　ほか	微流量吐出型ポンプユニットGMP-07-300-S10 ほか	16,000	100	200	17,600	900	1,200	理
専用測定装置	AP-100324	輸送現象測定システム	(自作)	-	16,000	100	300	17,600	900	1,200	理
環境試験装置	AP-100118	環境試験装置	Thermotron	S-8-8200	8,000	400	400	8,800	1,000	1,300	工
環境試験装置	AP-100278	スペースチャンバー(熱真空試験装置)	菅製作所	AV240-000J	16,000	300	400	17,600	2,900	3,800	工
分離分析装置	AP-100235	ガスクロマトグラフィーエレクトロンキャプチャ検出器	島津製作所	GC-2014	16,000	300	300	17,600	700	900	獣
分離分析装置	AP-100236	加熱気化水銀測定装置	日本インスツルメンツ	MA-3000	16,000	600	600	17,600	1,200	1,500	獣
分離分析装置	AP-100288	Smart Flash MSシステム	山善	EPCLC-Wprep2XY、MSD-120	16,000	1,000	1,000	17,600	2,600	3,400	薬
分離分析装置	AP-100289	リサイクル分取システムLC-Forte／R	YMC	LC-Forte／R	40,000	900	900	44,000	1,500	1,900	薬
分離分析装置	AP-100334	ガスクロマトグラフィーエレクトンキャプチャ検出器(GC／ECD)	島津製作所	GC-8A／ECD	24,000	200	200	26,400	300	400	工
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置	AP-100117	マイクロ波試料前処理装置	マイルストーンゼネラル	ETHOS One	40,000	900	900	44,000	1,600	2,000	創
X線照射装置	AP-100116	X線照射装置	日立パワーソリューションズ	MBR-1520R-4	2,000	1,000	1,000	2,200	2,700	3,500	遺
X線照射装置	AP-100259	放射線治療装置リニアック（学内料金）	バリアン	CLINAC600C	8,000	4,900	4,900	8,800	12,200	15,900	ア
理学研究院附属天文台設置装置(天体望遠鏡)	AP-100136	口径1.6m光学望遠鏡	西村製作所	NAZ-RC1600	8,000	800	800	8,800	31,100	40,400	理
理学研究院附属天文台設置装置(画像分析装置)	AP-100137	口径1.6m光学望遠鏡(マルチスペクトル撮像観測装置使用時)	(自作)	-	24,000	800	800	26,400	33,200	43,100	理